SOME THE RESIDENCE

This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60211118

PUBLICATION DATE

23-10-85

APPLICATION DATE

04-04-84

APPLICATION NUMBER

59065865

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

INVENTOR: SUWA YOSHIHIDE;

INT.CL.

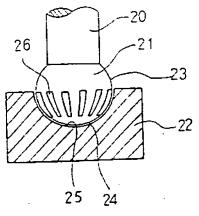
-1

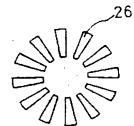
F16C 17/04 B23H 9/00 F16C 33/14

TITLE

GASEOUS BEARING DEVICE AND

MACHINING METHOD THEREOF





ABSTRACT :

PURPOSE: To facilitate manufacture of a gaseous bearing by forming the gaseous bearing by a journal portion having a curved surface symmetrical about the axis, a bearing portion bearing the journal portion, and dynamic pressure grooves radially formed on both and asset portions.

CONSTITUTION: A spherical journal portion 21 is disposed on the end portion of a rotor 20, and there is provided a bearing portion 22 having a concave portion 25 supporting the journal portion 21. Dynamic pressure grooves 26 are formed on the hemispherical surface 24 opposite to the concave portion 25 of the journal portion 21. Accordingly, gas is sucked in a space between the journal portion 21 and the concave portion 25, and forced to flow relatively perpendicular to the dynamic pressure grooves 26 to form two axial and radial straight lines. Further, the simple structure can facilitate production.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

		$j = C_{ij}^{(i,j)} = \frac{1}{2}$
g 2		e and a
		•* •
3		
		•
*		
P		
	en katen Britania en en 1860 julio en 1860 en en entre 1986 en	
	en e	
	en de la composition de la composition La composition de la	

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-211118

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月23日

F 16 C 17/04 B 23 H 9/00 F 16 C 33/14 A-7127-3 J 7908-3 C 8012-3 J

審査請求 有

発明の数 2 (全6頁)

❷発明の名称

気体軸受装置及びその加工方法

②特 願 昭59-65865

❷出 願 昭59(1984)4月4日

砂発明者 諏訪

好 英

横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術研究所内

⑪出願人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近 憲佑

外1名

明 細 4

1. 発明の名称

気体軸受装置及びその加工方法

2. 特許請求の範囲

(1)回転体が回転する際に、この回転体を動圧効果により軸支する気体神受装性につの気体軸支配配転体を関係した少なくとも一つの数けられた少なくとも一つの設けられた少なくとも一つの設けられた単位をは、一大が自動を対象の関節が表の関節がある。という、上記とのが、一大が関係を対象を対象を対象をは、上記となり、といずれか一方に回転軸を中心として放射状の対象には、大動圧弾とを具備することを特徴とする気体神受要し、

(2)ジャーナル部と軸受部の凹部とは、それぞれ軸対称曲面形状のうち球面形状であることを特徴とする特許財水の範囲第1項記載の気体軸受装置。

(3) ジャーナル部と軸受部の凹部の両方あるいはいずれか一方に動圧碑を刻設する加工方法であっ

て、上記動圧構の形状に相当する加工面を有する 突出部が所定数、所定の位置に形成された質極に、 上記シャーナル部あるいは上記軸受部の凹部を同 一軸上に位置決めし、上記電極によって放置加工 を行なりことにより上記動圧滞を刻設することを 特徴とする気体軸受装置の加工方法。

(4)電極の突出部は放射状に形成され、上記ジャーナル部と上記軸受部の凹部の両方あるいはいずれか一方に、回転軸を中心として放射状の動圧消を到設することを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の気体軸受装置の加工方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は回転体、特に高速で回転する回転体を 動圧効果により高額度で軸支できる気体軸受失値 およびその加工方法に関する。

(発明の技術的背景)

近時、半導体レーザを応用したレーザブリンタが開発されている。とのレーザブリンタにおいて は、原稿などの情報を世気信号に変換するために

時開昭60-211118(2)

多面体鏡を用いた光偏向器が用いられている。 この多面体鏡は一般的に荷板正多角形状をしており、その側面にそれぞれ鏡面加工を施された反射面を有している。 多面体鏡は回転で配在スピンドルに同軸に設けられており、 このスピンドルにより回転し入射する光を契方向に反射する。 この時、上記の組織を移りにないの回転数を高部(10'rpm以上)にし、光の偏向速度を高める必要がある。 さらに、変換として光学系を用いるので、多面体鋭の位置精度を非常に高精度に保つ必要があり、このためにはスピンドルの回転精度を高粘度にしなければならない。

すなわち、この多面体鏡が設けられたスピンドルのような回転体は高速回転するとともに高額度な回転構度が要求される。このため、従来ではスピンドルの軸受にはヘリングボーン型又はティルティングバッド型の動圧効果により軸支する気体軸受装置が半径方向に対する支持のために、また、水久磁石を用いた磁気軸受装置が軸方向に対する

支持のために用いられている。(例をは特顧昭 57-107529号) との 2 つの軸受を併用することによって上配の条件が満足される他、摩擦トルク損失が小さい、網滑油が不要などの利点が得られる。

また、第1図に示すような構造となり回転体の 半径方向および軸方向の支持を同じ動圧効果によ って行なり気体軸受装躍がある。すなわち、回転 体(1)の端部に球面形状のジャーナル部(2)が同一動 上に一体に設けられている。また、とのジャーナ ル部(2)の下方には軸受部(3)が備えられているが、 との軸受部(3)はジャーナル部(2)を周面(4)の下方半 球面(5)と対向して受ける半球形状の凹部(6)を有し ている。一方、ジャーナル部(2)の周面(3)の凹部(6) と対向する半球面(5)にはスパイラル状の動圧滞(7) が円周方向に等間隔に刻設されている。一般的に は、動圧 (7) の 構深さは 5 μm 前後; また、半球 面 (5)と凹部(6)との半径差 b 5 μm 前後である。このよ うな構造よりなる気体軸受装置は以下のように作 動する。図示しない駆動装置で回転体(1)を回転す ると、動圧得(7)が巻き込む周囲の気体が半球面(5)

と凹部(6)とのすき間で圧力上昇を起こす。このため、ジャーナル部(2)は凹部(6)に非接触で回転体(1)と一体となって回転する。このとき、動圧滞(7)によって起こされた圧力は半球前(5)に垂直に作用する。すなわち、この圧力は回転体(1)の半径方向と助方向の2方向成分を有するため、回転体(1)はこの圧力によって半径方向と軸方向の支持を受ける。よって、このような気体軸受装置は回転体(1)を半径方向と軸方向の両支持を兼ね備えて軸支するため、この装置を用いることによって上述の磁気軸受装置を省略することができる。

(背景技術の問題点)

第1 図に示した上述の気体軸受装役は、以下に述べるような欠点があった。すなわち、半球面(5)に刻設された動圧滞(7)の加工が非常に困難であった。との動圧傳(7)の加工はこの微自体の形状、神保さなどが直接に軸支持性能を決定する要因となるため、非常に高裕度が要求される。よって、上述のように動圧測(7)が球面にしかもスパイラル状に刻設する場合、高精度な加工は非常に困難とな

る。従来、との球面にスパイラル状の楔を加工する方法として特公昭 59 - 331 号にその詳細が記載されている。

すなわち、第2図に示すよりにこの加工方法はスパイラル状の効圧溝(7)の形状に相当する加工面 00を有する突出部(1)が形成された電極 02を、ジャーナル部(2)の周面(4)の所定位置に加工により動圧液(7)を加工するものである。これによって、周面(4)には1個の動圧液(7)が刻設され、次にジャーナル部(2)を軸まわりに所定の角度だけ回転させて、再び電極 02で放電加工を行なりととにより動圧液(7)を加工する。この動作を繰り返すことによって、周面(4)には所定数のスパイラル状の砂圧溝(7)を刻設することができる。

また、ジャーナル部(2)の半球面(5)に相当する半球形状のマスクに上記の電極12を用いて同様に放電加工を行ない、所定数の動圧部(7)の形状に相当する穴をあけた後、このマスクをジャーナル部(2)の半球面(5)に密治させ、フォトエッチング加工を

31. · C.

特開昭60-211118(3)

行なり方法も記載されている。との結果、マスクの穴のあいた部分だけが加工され、ジャーナル部(2)に所定数のスパイラル状の動圧等(7)が刻設される。

このように、動圧被(7)の加工を行なうとができるが、この加工方法には以下に述べるような欠点がある。まず第1に位極(2)に形成された突出部(1)自体の加工が非常に複雑であり、この突出部(1)はである。上述のように加工面(4)では現ではなり、さらに加工面(4)では現では現状にといる。この加工方法もまたと、加工工程では、がとないるが、結果的に欠免に加工工程が多く高程度に加工するには非常に因離かの変更するとになる。特に、ジャーナル部(2)が小型になる。特には、動圧液(7)を形成するための突出部はの形状を高精度に加工するのはさらに困難になる。

第2の欠点としては、ジャーナル部(2)の 局面(4) に所定数の動圧 得(7)を加工するために、いちいち ジャーナル部(2)を軸まわりに回転させ、所定数回 放電加工を繰り返す必要があるということである。 すなわち、第2図に示す方法では1個のジャーナ ル部(2)を完成させるために、動圧溝(7)の数だけ放 観加工を行なわなければならない。このため、加 工に時間がかかり生産性の劣るものとなり、さら には、ジャーナル部(3)を回転させるときに、電極 (2)とジャーナル部の相対位置がずれ、効圧源(7)が 所定の位似に刻設されなくなることもある。

また、第3の欠点として、フォトエッチングによる加工方法ではマスクを形成する際に上述の第1,第2の欠点が現われるとともに、遺極02からジャーナル部(2)に動圧溝(7)を形成するまでに、海形状を2度転写することになり、高程度な動圧解(7)が得られないという点がある。

(発明の目的)

本発明は上配の点に着目してなされたもので、製造が容易では産が可能であり、しかも回転体を軸支持する性能を損なうことのない気体軸受接置及びその加工方法を提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明は、回転体の端部に同一軸上に設けられる地対称曲面形状のジャーナル部と、ジャーナル部を受ける軸対称曲面形状の凹部を有する軸受部と、ジャーナル部と凹部の両方あるいはいずれか一方に回転軸を中心として放射状に刻設された動圧消とを具備した気体軸受装置であって、回転体が回転するとき、上記の動圧滞の動圧効果によって回転体を軸支するものである。

また、加工方法としての発明は、動圧液の形状に相当する加工面を有する突出部を所定数、所定位置に低極に形成し、この電極とジャーナル部あるいは軸受部の凹部とを同一軸上に位置決めした後、電板によって放電加工を行なうことにより動圧群を刺設することを特徴とするものである。 【発明の尖換例】

本発明の一英筋例を以下、図面を用いて説明する。第3図は本英施例装置を示す正面図である。回転体図の確部には球面形状のジャーナル部別が同一軸上に一体に設けられている。よって、このジャーナル部別は回転体図と同軸で回転する。ま

このように、 存成された気体 軸受装 優の動作を 説明する。 回転体 伽が 図示しない 駆動 製 磁 により 回転すると、 ジャーナル 部 伽 と 門部 四 と の す する。 と の と き、 ジャーナル 部 伽 と 門部 四 と の す きまに は こ の す き ま に 引 き 込 ま れ た 気 体 す な わ ち 空 気 が 相対 的 に 和 圧 舞 図 と 直 角 方 向 に 疏 れ る こ と

特開昭GU-211118(4)

次に、上述のような動圧滞悶を刻設する加工方法の一例を以下に説明する。 第 5 図は加工に用いる放置加工用の電域を示す斜視図である。 との電極間は動圧 南岡の形状に相当する加工面図を有する突出部図が所定数、所定の位置に形成されている。 例えば、第 3 図、第 4 図に示すような動圧液

図を加工する場合、動圧解図はジャーナル部(3)の 半球面図に対設するので、加工面(3)は半球面(3)に 対応した程度同曲率の閉曲面になり、さらに動圧 体のと同形状になる。また、突出部頃は電極(3)の 軸中心部に対して放射状に所定の数、すなわち12 本、所定の位置、すなわち等間隔に形成される。

さまで加工したとき、動圧将級の加工は終了する。 とのように、上述のような電極間を用いたとと により、一度の放電加工で非常に短時間で動圧 の加工ができる。なか、軸受部場の凹部場に動 圧みぬを加工する場合は、加工面場を凹部場に対 応した開曲面とし、動圧海路の形状に相当するよ うに突出部間を形成した電極間を用いればよい。

一方、上述の電板切は以下に述べるように製作することができる。まず第6図に示すように円柱形の電磁部材側の上端部を半球形凹面に加工し加工面部級を形成する。次に、加工面部級の底部に相当し動圧帯関を刻設しないため、加工面部級と同軸に円柱形状の穴(協を形成する。次に、加工面のを形成するが、これは第7図に示すように、まず基準位置(A)から所定角度ずれた位置(B)から中心を通るようにがある。このとき切断する深さは低(A)から(B)とは逆方向に同角度ずれた位置(C)から中心を通るよ

りに、再びエンドミル等で加工面部協を切断する。 さらに(B)と(C)の間の残された部分個を切削し 除去すれば、加工面協が形成される。この後、低 極部材的を所定量回転させ、上述の切削加工を繰 り返していけば、回転軸を中心として放射状に形 成された突出部協が、所定数、所定の位置に形成 され、領極的が製作される。この時、加工面協は 動圧神協の形状に相当したものとなる。

また、この他に電極間の製作方法としては、電極部材(II)に加工面(32の投影研形状をしたくさび状の部材を放射状に並べ一体とし、後にこれら部材をまとめて球形凹面に加工し加工面(32を形成してもよい。

このように、加工面協は球面などの軸対称曲値形状の加工以外はエンドミル等の切削工具を直線送りのみで加工できるため、低低別の製作も非常に容易となる。また、上述のように 電極側による放電加工は 1 回行なりのみですべて の動圧得ぬを刻設することができるので、加工時間が非常に短時間となる。また、 単極 30 の製作において、加工

面のの形状、突出部の10の間隔などの形成を高精度に行なっておけば、ジャーナル部のあるいは軸受部の凹部のに刻設される動圧裸のは常に高精度で安定した品質となる。よって、上述の装置の生産においては産が容易となり、常に安定した性能を有するものを提供することができる。

特周昭GU-211118(5)

この気体軸受鉄麗を水平に儼かれた回転体(場の両端に設けるととによって半径方向の支持だけでなく、 軸方向のふれに対しても常に安定した支持ができる。なか、この場合も上述の加工方法が適用できるのは言うまでもない。

(発明の効果)

以上說明したように、本発明の気体 硼受装骸によれば、国転体を半径方向と 脚方向の 2 方向について支持できる装置においても生産が容易な装置となった。また、加工方法により、動圧 みの加工を非常に短時間に、しかも常に高精度に行なうととができる。このため、常に安定した性能を有する装置を最難するととが可能となった。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の装置を示す正面図、第2図は従来の加工方法を示す正面図、第3図及び無4図は本発明の一実施例を示す正面図及び平面図、第5図は電極の一例を示す斜視図、第6図は電極部材を示す正面図、第7図は突出部を電極に形成する一例を示す平面図、第8図および第9図は他の実

施例を示す正面図である。

21)…ジャーナル部。

(22) … • • · 受 部 .

(23) … 周. 逝,

(25)…四部。

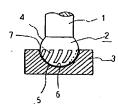
(26) … 動 圧 濟.

(31)… 缸 框,

63 … 加 工 酒,

33 … 突 出 部

第 1 **2**



代理人 弁理士 則 近 麻 佑 (ほか1名)

第 2 図

